Ŋ.



(11) Publication number: 2003017798 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 2001202039

(51) Intl. Cl.: H01S 5/026 G02F 1/017 H01S 5/343

(22) Application date: 03.07.01

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

17.01.03

(84) Designated contracting

(71) Applicant: HITACHI LTD

TSUJI SHINJI **OTOSHI SO**

(72) Inventor: SHIRAI MASATAKA

(74) Representative:

(54) LIGHT SOURCE **MODULE INTEGRATED** WITH OPTICAL **MODULATOR**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light source integrated with optical modulator module which realizes a low chirp parameter and a high quenching ratio at once and never deteriorates the chip parameter and the quenching ratio over a wide operating temperature range.

SOLUTION: An active layer of a semiconductor laser element integrated with optical modulator uses an MQW layer containing a mixed crystal of our elements In, Ga, Al and As to increase the band offset

Ec of the conductor over 75 meV and the band offset Ev of the valence band over 0 meV below 25 meV. To operate over a wider temperature range, it is set to increase Ec over 85 meV and increase Ev over 0 meV below 25 meV.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

電子準位(Ec) $\Delta \mathsf{Ec}$. EOW Eg 正孔準位(Ev)

図

2

2004/04/15 22:11

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-17798

(P2003-17798A)

(43)公開日 平成15年1月17日(2003.1.17)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
H01S	5/026	6 1 6	H01S	5/026	6 1 6	2H079
G02F	1/017	503	G02F	1/017	503	5 F O 7 3
H01\$	5/343		H01S	5/343		

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

		田上山八	小明小 明小人の女子 しこ (主 1) 人
(21)出顯番号	特願2001-202039(P2001-202039)	(71)出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成13年7月3日(2001.7.3)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	白井 正敬
			東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
		(72)発明者	辻 伸二
			東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地
			株式会社日立製作所中央研究所内
٠ پيد ب		(74)代理人	100068504
		(12141)(弁理士 小川 勝男 (外2名)
			14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
			•
			Pi dik Tari ku dati J
			最終頁に続く

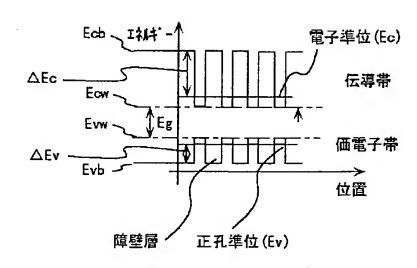
(54) 【発明の名称】 光変調器集積光源モジュール

(57)【要約】

【課題】低いチャープパラメータと高い消光比を同時に 実現する光変調器集積光源モジュールを提供し、広い動 作温度範囲でチャープパラメータ及び消光比が劣化しな い光変調器集積光源モジュールを提供すること。

【解決手段】光変調器集積半導体レーザ素子の活性層に In, Ga, Al 及びAsの4元混晶を含んだMQW層を用い、伝導帯のバンドオフセット Δ Ecを75emVよりも大きくし、かつ、価電子帯のバンドオフセット Δ Evを0meVより大きく25meVより小さくする。 更に、広い温度範囲で動作させるため、 Δ Ecを85emVより大きくし、かつ、 Δ Evを0meVより大きく25meVより小さくする。

図 2



【特許請求の範囲】

【請求項1】同一基板上に集積した半導体レーザと変調 器とを備えた変調器集積半導体レーザ素子と、該素子の 温度を変化させる手段とを少なくとも有しており、該素 子の活性層は、InとGaとAlとAsの4元混晶を含 む量子井戸層及び障壁層を交互に積層してなる多重量子 井戸によって構成され、該多重量子井戸は、該障壁層の バリアの伝導帯のエネルギーをEcbとし、価電子帯の バリアのエネルギーをEvbとし、また、該量子井戸層 の伝導帯の中の電子準位のエネルギーをEcとし、価電 10 子帯の中の正孔準位のエネルギーをEvとした上で、A $Ec \& \Delta E v \& \Delta E c = Ecb - Ec, \Delta E v = Ev - Ec$ Evbと定義したとき、ΔEcが75meVより大き く、かつ、△Evが0meVより大きく25meVより 小さいことを特徴とする光変調器集積光源モジュール。 【請求項2】同一基板上に集積した半導体レーザと変調 器とを備えた変調器集積半導体レーザ素子と、該素子の 温度を変化させる手段とを少なくとも有しており、該素 子の活性層は、InとGaとAlとAsの4元混晶を含 む量子井戸層及び障壁層を交互に積層してなる多重量子 20 井戸によって構成され、該多重量子井戸は、該障壁層の バリアの伝導帯のエネルギーをEcbとし、価電子帯の バリアのエネルギーをEvbとし、また、該量子井戸層 の伝導帯の中の電子準位のエネルギーをEcとし、価電 子帯の中の正孔準位のエネルギーをEvとした上で、A $Ec \triangle \Delta E v \triangle \Delta E c = Ecb - Ec$, $\Delta E v = Ev -$ Evbと定義したとき、 ΔEcが75me Vより大き く、かつ、ΔEvが0meVより大きく25meVより 小さく、該障壁層は、膜厚が3nmより大きく、6nm

1

【請求項3】同一基板上に集積した半導体レーザと変調 器とを備えた変調器集積半導体レーザ素子と、該素子の 温度を変化させる手段とを少なくとも有しており、該索 子の活性層は、InとGaとAlとAsの4元混晶を含 む量子井戸層及び障壁層を交互に積層してなる多重量子 井戸によって構成され、該多重量子井戸は、該障壁層の バリアの伝導帯のエネルギーをEcbとし、価電子帯の バリアのエネルギーをEvbとし、また、該量子井戸層 の伝導帯の中の電子準位のエネルギーをEcとし、価電 子帯の中の正孔準位のエネルギーをEvとした上で、A $Ec \angle \Delta E v \angle \Delta E c = Ecb - Ec$, $\Delta E v = Ev - Ec$ Evbと定義したとき、ΔEcが85meVより大き く、かつ、ΔE vが0me Vより大きく30me Vより 小さいことを特徴とする光変調器集積光源モジュール。 【請求項4】前記△Evが0meVより大きく25me Vより小さいことを特徴とする請求項3に記載の光変調 器集積光源モジュール。

【発明の詳細な説明】 [0001]

ル。

【発明の属する技術分野】本発明は、光ファイバ通信に おいて用いられる光通信モジュール、特に量子井戸層と 障壁層を交互に積層した多重量子井戸を具えた電界吸収 型光変調器を集積したレーザ光源を含む光送信モジュー ルに関する。

[0002]

【従来の技術】半導体レーザの発振波長を安定化するた め、半導体レーザは直流で発振させておき、レーザ光の 変調を別に設けた変調器で行なわせる、半導体レーザと 変調器を同一の基板に集積化した光変調器集積レーザ光 源の開発が盛んに行なわれ、光ファイバ通信システムに おいて重要なデバイスとなっている。変調器には、通 常、半導体pn接合への電界印加量に応じて光吸収量が 変化する効果を用いたものが用いられ、半導体レーザと 共通のプロセスで作製される。

【0003】との変調器集積レーザの変調器吸収層に従 来はバルク半導体が用いられていたが、最近になり、バル ク半導体よりも低い電圧で駆動することができ、広帯域 化が可能なInGaAsP(インジウム・ガリウム・砒 素・燐)からなる多重量子井戸(以下「MQW(Multi-Quantum Well)」と略称する)を用いた構造のものが採 用されるようになってきた。MQWは、分子線エピタク シー(MBE)或いは有機金属化学気相成長法(MOC VD)などの化合物半導体薄膜成長法によって作製され る。このMQWをレーザ部と変調器部で共通に用いる例 が多い。

【0004】変調器に求められる基本特性として、消光 比がある。消光比は、レーザ光をディジタル信号駆動に よりオンオフするときのオンのときの光強度とオフのと より小さいことを特徴とする光変調器集積光源モジュー 30 きの光強度の比で表すパラメータで、値が大きいほど望一 ましい。

> 【0005】また、変調器集積レーザにおいて長距離伝 送を実現するために、光吸収係数変化に対する屈折率変 化で表す変調器のチャーピングパラメータを低減、更に は負にする必要があることが知られている(例えば、1 997年Van Nostrand Reinhold出版社発行 Covind P. Agrawal及びNiloy K. Dutta共著 "Semiconductor Laser s"第2章第47頁~第56頁参照)。

【0006】チャーピングパラメータは、変調器に加え る電圧を微少量だけ大きくしたときの光の吸収係数変化 Δn に伴う屈折率変化 $\Delta \alpha$ の比、即ち、 $\Delta n / \Delta \alpha$ で定 義される量である。通常分散ファイバを用いた長距離伝 送システムにおいては、このチャーピングパラメータを 小さく、より好ましくは負に設定される。

【0007】ととで、変調器集積レーザの変調器部分の バンド構造を図1に示す。図1中の障壁層のバリアの伝 導帯のエネルギーをEcbとし、価電子帯のエネルギー をEvbとする。また、伝導帯の井戸層のエネルギーを Ecwとし、井戸層の価電子帯のエネルギーをEvwと 50 する。このようなバンド構造において伝導帯の井戸の中

に電子準位Ecが形成され、価電子帯の井戸の中に正孔 準位Evが形成される。とのとき、伝導帯と価電子帯の バンドオフセット Δ E c Δ E v δ それぞれ Δ E c = E cb-Ec, ΔEv=Ev-Evbと定義する。

【0008】上記チャーピングパラメータの低減を波長 シフトの低減として捉えて、このAEvを30meVよ り大きく80meVより小さくする変調器単体の例が特 開平11-212036号公報によって開示されてい る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところで、MQWを用 いた変調器は、優れた電気的特性を持つ反面、温度に敏 感なため、使用温度を制限して、例えば素子温度を25 ℃±5℃程度に制御して使用する必要があった。そのた め、従来は、ベルティエ効果を使って変調器を冷却する ペルティエクーラの搭載が欠かせなかった。

【0010】次に、変調器集積レーザから発射される光 の波長を動作中に調整するために、変調器集積レーザの レーザ部の活性層温度を変化させて波長を調整する方法 が知られている。この場合、波長を4 n m変化させるた 20 めには素子温度を25℃から65℃までの範囲で変化さ せなければならない。集積化によって近接して置かれる 変調器にその熱が当然に及ぶので、ベルティエクーラに よって変調器を冷却することが必須となる。

【0011】一方、変調器集積半導体レーザを含む通信 用の光送信モジュールにおいては、モジュール外側の壁 面温度は75℃になることがある。このように、素子温 度とその外側との差が大きくなると、ペルティエクーラ の消費電力が著しく増大する場合がある。この場合、光 送信モジュールの消費電力の大部分をベルティエクーラ--30- 【-0-0-1-6-】-本発明の第-1-の目的は、低いチャーブバラ が占めるため、外側の温度が上がると光通信モジュール の消費電力が著しく増大することとなる。

【0012】また、上述したチャーピングパラメータを 小さく又は負にするためには、 ΔE v を小さくする必要 がある。しかし、InGaAsP系材料では、井戸層お よび障壁層に加える歪量に依存して $\Delta E c / \Delta E v < 1$ 又は $\triangle E c / \triangle E v = 1$ が成立するため、 $\triangle E v$ を小さ くするに伴って $\Delta E c$ も小さくなる。 $\Delta E c$ が小さくな ると、今度は消光比が小さくなることが避けられなくな る。とのような不都合を避け、高い消光比が維持されつ つチャープパラメータを低く設定することが求められ

【0013】次に、高速長距離伝送システムにおいて は、高密度波長多重が採用されることが多くなってき た。その伝送装置に変調器集積レーザを用いた光送信モ ジュールを使用する場合、長距離伝送特性を最適化する 目的で、光送信モジュールから発射される光の波長を変 化させる場合がある。この場合、室温から高温の範囲で 波長に対応する目標温度が定められ、半導体レーザの温 度がその目標温度に合わせて正確にコントロールされ

る。しかしこのとき、変調器も同時に温度が変化する。 **とのような場合に用いる変調器は、室温から高温の範囲** 内において所望のチャーピングパラメータ及び消光比を 維持する必要がある。

【0014】これとは別に、先に述べたペルティエクー ラの消費電力が大きくなることが問題になる場合、モジ ュールの消費電力を低減するためには、素子設定温度を 上げることが効果的となる。素子設定温度と外側の温度 との差が少なくなり、ペルティエクーラの消費電力が低 10 減される。

【0015】との波長可変及び消費電力低減のいずれの 場合も、変調器が高温になる。しかしてのとき、消光比 の劣化が問題となる。ととで、電子の量子準位が吸収に 強く関与して消光比を大きく保つためには、△Ec>3 kTを満たしていることが目安となる。 熱活性化エネル ギーkT(kはボルツマン定数、Tは絶対温度)について は、室温25℃ではkT=25meVであり、例えば7 5℃まで上昇した場合には、kT=30meVまで上昇 $し、 \Delta E c は 15 m e V 以上大きくなければ消光比を維$ 持することができない。しかし、このことはΔΕνを小 さくするに伴って△Ecが小さくなることと相容れな く、結局InGaAsP系材料を用いたのでは、消光比 🕟 を保ち、かつ、チャーピングパラメータを適切に保ち、 同時に高温で用いることは実現困難のこととなる。な お、変調器集積レーザのレーザ素子については、 ΔE v を小さくするに伴って ΔEcが小さくなると、伝導帯の 井戸が浅くなるため注入した電子が溢れ出し、レーザ発 光に寄与する割合が低下することによってレーザ効率が 劣化するという問題がある。

メータと高い消光比を同時に実現する光変調器集積半導 体レーザ光源を用いた光送信モジュール即ち光変調器集 積光源モジュールを提供することにある。

【0017】本発明の第2の目的は、変調器部分の温度 を高くして使用してもチャープパラメータ及び消光比が 劣化しない光変調器集積光源モジュールを提供すること にある。

[0018]

【発明を解決するための手段】上記の第1の目的は、光 変調器集積半導体レーザ素子の活性層にIn、Ga.A l(アルミニウム)及びAsの4元混晶を含んだMQ♡ 層を用い、ΔEcを75emVより大きくし、かつ、Δ Evを0meVより大きく25meVより小さくするこ とによって効果的に達成することができる。そのような 手段を採用すれば、高い消光比を保ったままチャーピン グパラメータの低減することが可能になるからである。 【0019】以下、チャーピングパラメータ低減につい て説明する。まず、吸収係数がΔαだけ変化したときの 屈折率変化 d n は、一般に式(1)及び式(2)のよう 50 に記述することができる。

$$dn = \frac{\lambda LD^{2}}{2\pi^{2}} \left[\int_{0}^{\lambda LD-\epsilon} \frac{d\alpha(\lambda)}{\lambda LD^{2}-\lambda^{2}} d\lambda - \int_{\lambda LD+\epsilon}^{\infty} \frac{d\alpha(\lambda)}{\lambda^{2}-\lambda LD^{2}} d\lambda \right] \cdots (1)$$

$$dn = \frac{\lambda LD^{2}}{2\pi^{2}} (11-12) \cdots (2)$$

Cのとき、λLDは変調器に入射するレーザの発振波長 であり、εは正の実数で無限小量である。仮に Δ αが積 分範囲で正ならば、式(3)及び式(4)から積分量 1 10 2を大きくすることは云うまでもない。 1及び 12は正の数になる。

5

[0021]

【数2】

$$I1 = \int_{0}^{\lambda LD^{2}} \frac{d\alpha(\lambda)}{\lambda LD^{2} - \lambda^{2}} d\lambda \qquad \cdots (3)$$

$$12 = \int_{\lambda}^{\infty} \frac{d \alpha (\lambda)}{\lambda^{2-} \lambda LD^{2}} d\lambda \qquad \cdots (4)$$

そとで、式(2)から、積分11が積分12よりも小さ ければチャーピングパラメータを負にすることができ る。積分 I 1 及び I 2 は、吸収率の変化を 1 / | λ L D '-λ' | の重み付き平均で積分を行ったものであり、 | 1及び 12への△αの寄与は積分パラメータの波長 (入)がレーザ波長(入しD)から離れるほど小さくな る。

【0022】図3にこれまで使われてきた変調器に関し て...印加電圧を小さい値Vから大きい値V+ΔVに変化- 30 させたときの吸収率変化を示す。図3に示すように、電 圧がVのときの吸収率の波長に対する曲線は右下がりの 階段状になっており、電圧をVからV+△Vに変化させ たときの吸収率の変化はほぼ同様に右下がりの階段状に なっている。即ち、図3中の角度AとA'は、例えば半 分になるなどの大きな変化を伴っていない。更に、MQ ₩のバンド構造によっては、強い量子準位に伴う吸収の ために階段の角の位置にピークを持つ場合もあるが、基 本的には右下がりの階段状の形状になる。とのとき、屈 折率変化の値は I 1- I 2 に比例するから、図 3 中の領 40 まチャーピングパラメータの低減することができる。 域31の面積が大きく、領域32の面積が小さいため1 1が正で大きな値をとり、更に領域33の面積が小さい と、【1-】2が正となってチャーピングパラメータは 正で大きな値をとる。

【0023】一方、チャーピングパラメータを小さく、 あるいは負にするためには、図4に示すように電圧をV からV+△Vに変化させたときに量子準位に伴う吸収が 小さくなるようにすればよい。即ち、図4の左下がりの 領域41の面積が小さく、領域42が大きくなって、1

3が大きく 11-12が負となる必要がある。このと き、I1が小さくなるように領域41を小さく、領域4

【0024】図4のような吸収率変化を示すMQWのバ ンド構造を実現するためには、電圧が0Vのときには量 子準位にともなう吸収が強く、波長に対する吸収率の変 化が図4の電圧がVのときのように右下がりの階段状に なるように、ΔEc>3kTとなっていなければならな い。同時に、比較的弱い電圧(例えば0.2 V程度)を 加えた状態でΔEc>3kTか若しくはΔEv<kTを 満たしていなければならない。この電圧を加えないとき と弱い電圧0. 2Vを加えたときとでΔEc及びΔE v 20 は大きくは変化しないことから、実際の条件としては電 圧を加えないときにおいて、 $\Delta E c > 3 k T$ かつ $\Delta E v$ <k Tを満たさなければならない。

【0025】とのととは、変調器のMQWのバンド構造 において $\Delta E c \dot{m} 75 m e V より大きく、かつ \Delta E v \dot{m}$ 25meVより小さくなければならなことを示してい る。

【0026】とのような条件を満たすMQWを実現する ためにはInGaAlAsから構成されたMQWを変調 器に使う必要がある。しかし、例えば1.55μπ帯の 変調器を-I-n G a A s Pで構成しようとする場合、歪み-量子井戸の膜厚等を調整しても、安定に結晶成長可能な 範囲では図1に示したように△Ec<△Evとなってし まうため、条件を満たす変調器を実現することができな , LJ

【0027】一方、本発明のInGaAIAsを用いた MQWは、図2に示すようなエネルギーバンド構造を持 っており歪み等を適切に設計することによって、AEc を75meVより大きく、かつAEvを25meVより 小さくすることができる。即ち、高い消光比を保ったま

【0028】尤も、MQWにInGaAlAsを用いる 例が前記特開平11-212036号公報に記載されて いる。しかし、観点が異なるため、上述したように設定 する△E v の範囲が相違しており、記載例は本発明と基 本的に相違する。

【0029】続いて、上記の第2の目的は、光変調器集 積レーザ光源素子の活性層にIn. Ga. Al及びAs の4元混晶を含んだMQW層を用い、 ΔEcを85em Vより大きくし、かつ、 ΔEvを0meVより大きく2 1<0となるか、又は、「1>0となる場合は、領域4 50 5 meVより小さくすることによって効果的に達成する ことができる。そのような手段を採用すれば、高温で消光比及びチャーピングパラメータの劣化を防ぐことが可能になるからである。

【0030】例えば、ベルチィエ素子によって25℃から75℃まで変調器集積レーザ素子の温度を変化させることによって波長チューニング機能を持たせた素子において、25℃から75℃までの温度範囲において高い消光比と低いチャーピングバラメータを維持するためには、消光比は素子の最大温度に対応して△Ecが85meVより大きく、かつチャーピングバラメータは素子の10最低動作温度に対応して△Evが25meVより小さいバンド構造を持つようにMQWを構成すればよいことが判明した。

【0031】また、素子の温度とモジュールのケースの温度が大きくなる場合、ペルティエクーラの消費電力が著しく増加する場合があることを先に述べたが、これを防ぐために素子の設定温度を高くした場合、例えば55℃とした場合は、△Ecを85meVより大きくし、△Evを30meVより小さくすればよいことが判明した。

【0032】とこで、図7に消光比の温度依存性を示す。図7において、25℃から45℃で消光比の変化が小さい方がInGaAlAsから構成されたMQWを用いたものであり、グラフの中ではAlを表記している。とのMQWの△Ec=71meVであり、印加電圧3Vにおける消光比は温度によって殆ど変化していない。一方InGaAsPから構成されたMQWは、図7の中でPと表記しており△Ec=16meVであり、印加電圧3Vでの消光比はこの温度範囲で3dB程度変化してい

【0033】一方、図8にInGaAsPから構成され たMQWを持つ素子(図中P系)とInGaAlAsか ら構成されたMQWを持つ素子(図中A1系)のチャー ピングバラメータを示している。電界吸収型変調器のチ ャーピングバラメータは、図8に示すように、電圧が大 きくなるにしたがってチャーピングパラメータが小さく なる。例えば0.2 Vから2.2 Vの間電圧を変化させ ることによって光のディジタル信号を生成するが、この 電圧範囲のできるだけ広い範囲でチャーピングパラメー タが負であることが要求される。図8から分かるよう に、InGaAlAsから構成された素子の方がInG aAsPから構成された素子に比べてチャーピングバラ メータが小さく(即ち、チャーピングパラメータが負で ある領域が広く)長距離伝送に向くことが明らかであ る。このとき、InGaAIAsから構成されたMQW の△Evは30meVよりも僅かに小さく、InGaA s Pから構成されたMQWのAEvは、94meVであ る。このように△Evを30meVより小さくすること によって低チャーピング特性が得られる。

[0034]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る変調器集積レーザ光源モジュールを図面に示した幾つかの発明の実施の形態を参照して更に詳細に説明する。

8

〈発明の実施の形態1〉図5は、本発明の変調器集積レーザ光源モジュールの内部を上方から見た図である。光変調器集積半導体レーザ素子51は、A1N(窒化アルミニウム)製のサブマウント52上に搭載され、更におすると、キャリア53に半田付けによって固定されている。また、キャリア53は、金属製の収納ケース55内に収納されている。温度センサであるサーミスタ59はキャリア53に接触し、キャリア53の温度をモニタしている。A1N製サブマウント52の厚さは0.254mmであり、熱伝導率は1.3W/cmKであるため、キャリア53と素子51の温度差を1℃以下にすることができる。従って、サーミスタ59の示す温度をほぼ素子51の温度と同一とすることができる。また、キャリア53は、ベルティエクーラ54に固定され、冷却される。

【0035】図6にモジュール内部の横断面図を示す。 20 また、図9に変調器集積レーザ素子の鳥瞰図を示す。図 9において、91は、変調器電界印加のためのp型電極 であり、この電極の直下に光変調器96を構成する光導 波路を設ける。92は、分布帰還型(DFB)半導体レ ーザ95の電流注入用p型電極であり、変調器と同様に この直下にレーザを構成する光導波路がある。97は、 このDFBレーザのグレーティングであり、レーザの縦 モード(光導波路に平行な方向のモード)の単一モード 安定性を維持するために用いられる。以上の各部が基板 93に形成される。基板93の裏面に接地用電極(図示 -せず)-が設けられていて、-該電極が搭載するサブマウン ト52(図5)に設けられた金属膜の面と接し、更にサ ブマウント52の該金属膜がCuW(銅タングステン) 製のキャリア53(図5)に固定され、同時に接地され ている。

【0036】また、図5において、58はフォトダイオードであり、図9に示した半導体レーザ部95の、変調器部96とは反対側から放射される光の強度をモニタすることによって一定の光出力がレーザ部95から出力するパワを一定に保つ。63はファイバ結合用非球面レンズ、64はアイソレータ、65はシングルモードファイバである。

【0037】図10に、図9における線分94によって切断した断面図を示す。N型のInP基板93上に気相成長法でInGaAlAsの井戸層とInGaAlAsの障壁層によるMQW構造を持つ活性層101及び上側ガイド層100を形成する。井戸層及び障壁層の各元素の組成比は、△Ecが75emVを僅かに越え、△Evが25meVを僅かに下回るように調整される。また、ガイド層100の厚さは1.7μmである。更にその上

50 に 0.2 μm厚の In GaAs コンタクト層を形成す

る。幅1. 7μmのストライプを深さ1. 9μmで形成 し、導波路を構成する。このあとp型電極92を形成す るためにポリイミド樹脂で導波路ストライプ以外のとと ろを平坦化する。その後p型電極92を形成する。最後 に裏面に n 型電極 1 0 3を形成する。

【0038】以上の本実施液体の変調器集積レーザによ り、低いチャーブパラメータと高い消光比を同時に備え た光変調器集積レーザ光源モジュールを実現することが できる。

【0039】なお、活性層の障壁層に関しては、その膜 厚を3nmよりも大きく、6nmよりも小さくすること により、半導体レーザの発振特性として特に良好な結果 が得られることが判明した。

<発明の実施の形態2>本実施形態の変調器集積レーザ は、構造は上記の実施形態1と同一であるが、MQWを 構成する井戸層及び障壁層の各元素の組成比が、△Ec が85emVを僅かに越え、△Evが25meVを僅か に下回るように調整されている。本変調器集積レーザを 搭載した光変調器集積レーザ光源モジュールは、25°C ~75℃の温度範囲で目標とする低いチャープパラメー 20 タと高い消光比が劣化せずに維持される。この変調器集 積レーザを用いることにより、温度を変えて半導体レー ザの発振波長を変化させることが可能になる。

<発明の実施の形態3>図11に、同一基板上に4個の 分布帰還型(DFB)レーザ素子部分111が形成さ れ、それらと変調器部分112とが合波器115によっ て結合されている実施形態を示す。4個のレーザ素子1 11の発振波長は3.2nm間隔で配置され、精度の高 い発振波長の制御がレーザ活性層の温度をコントロール の吸収層に実施形態2の場合と同じInGaAlAs/ InGaAlAsMQWを用いることにより、素子設定 温度が上昇しても変調特性が劣化しないようにした。

【0040】図12に素子の断面図を示す。DFBレー ザ部111と変調器部112が合波器115を中間に挟 んで配置される。レーザ部111と変調器部112のM QW構造とバンドギャップ波長は、上述の実施形態2と 同じであるが、合波器115の光導波路部分のコアはⅠ nGaAsPで構成し、この室温でのバンドギャップ波 長を1.2μmとした。合波器115のクラッド層(コ 40 アの上下の層はInPから構成されている。以上によっ て波長可変幅が15nmで消費電力が1.5Wの素子を 実現することができる。

<発明の実施の形態 4 > ヒータを用いてレーザ部を局所 的に加熱すると共に、変調器部の素子設定温度を比較的 高く保つようにした波長可変の変調器集積半導体レーザ を図13に示す。レーザ部分130の温度をヒータ11 3を用いて変化させることにより、発振波長が変化す る。一方、変調器の活性層(吸収層)の温度を比較的高

伝送特性等を最適条件に保つことができるようにした。 素子設定温度即ち変調器活性層(吸収層)の温度を高く

することによってベルティエクーラの消費電力を下げ、 モジュール消費電力を低減することができる。

【0041】上記の55℃の素子設定温度で低いチャー ブパラメータと高い消光比が劣化することなく維持され るように、DFBレーザの活性層及び変調器部の吸収層 にInGaAlAs/InGaAlAsMQWが採用さ れ、ΔEcが85meVよりも大きく、 ΔE vが30m eVよりも小さいバンド構造となるよう、活性層及び吸 収層の各元素の組成比が調整される。

【0042】なお、上記の活性層及び吸収層は、GaN As/InGaNAsMQWで構成するようにしてもよ く、この場合は、△Ecは220meVとすることによ り、75℃でも消光特性が変化しないようにすることが できる。

【0043】本実施形態の光変調器集積レーザ光源モジ ュールにおいては、DFBレーザ130の発振波長を精 度高く制御するために図14に示すフィードバック機構 が導入される。図14において、141は波長可変の変 調器集積半導体レーザ素子、142は波長変化を電圧変 化に変換する波長モニタである。波長モニタ142は波 長依存性を持つエタロンなどのフィルタと受光素子を組 み合わせることによって構成される。この構成では所望・ の波長の光134が変調器132を経てレーザ130か ら出力された場合、波長モニタからの出力が0となるよ うに設計される。

【0044】実際には、要求された光波長を4個に分類 可能なテーブルを制御回路143の中のメモリに記憶さ することによって行なわれる。そのため、変調器 1-1-2 30 せておき、該当する特定のレーザ 1-3-0 に電流を流し発 振させる。次に波長の微調整を行なうために動作してい るレーザ130の近傍に配置されたヒータ131に電流 を流して波長モニタ142の出力が0になるまでヒータ 131の電力を増やし続ける。このとき変調器集積レー ザ素子のレーザ部130以外の領域の温度を一定に保つ ために、サーミスタ(図14では示さず)の出力が素子 温度設定値と一致するようにベルティエクーラ133の 電流を増加させる。との2つの制御は、1つのディジタ ルICを用いて行なうことが可能であり、またアナログ 回路の組み合わせを用いて行なうことも可能である。

> 【0045】なお、本実施形態ではレーザ130近傍に ヒータ131を配置したが、変調器近傍にヒータを配置 し、変調器の温度をヒータとペルティエクーラで一定に 保ち、レーザ部の温度をベルティエクーラで変化させる ようにしても、波長可変レーザを実現することができ る。

[0046]

【発明の効果】本発明によれば、低いチャープパラメー タと高い消光比を同時に実現する光変調器集積レーザ光 い温度(55℃)で一定に保ち、出力光波形及び長距離 50 源モジュールを実現することができる。また、変調器部 * 較して説明するための曲線図。

分の温度を高くして使用してもチャープパラメータ及び 消光比が劣化しない光変調器集積レーザ光源モジュール を実現することができる。変調器部分の温度を高くする ことが可能になるので、温度を変化させることによって レーザの発振波長を変化させることが可能になり、長距 離伝送用に適した広い波長可変幅を有する光変調器集積 レーザ光源モジュールを実現することができる。加え て、変調器部分の温度を高くすることが可能になること により、ペルティエクーラの消費電力更にはモジュール の消費電力を低減することが可能になる。

【図9】図5に示したモジュールの変調器集積レーザ素子を説明するための鳥瞰図。

12

【図10】図9に示した変調器集積レーザ素子を説明するための断面図。

【図11】本発明の変調器集積光源モジュールの第3の 発明の実施の形態を説明するための変調器集積レーザ素 子の鳥瞰図。

【図12】図11に示した変調器集積レーザ素子を説明 10 するための断面図。

【図13】本発明の変調器集積光源モジュールの第4の 発明の実施の形態を説明するための変調器集積レーザ素 子の鳥瞰図。

【図14】第4の発明の実施の形態の波長制御ループを 説明するための構成図。

【符号の説明】

51,141…変調器集積半導体レーザ素子、52…サブマウント、53…キャリア、54,133…ペルティエクーラ、55…光送信モジュール筐体、58…フォト20 ダイオード、59…サーミスタ、93…基板、95,111,130…レーザ部、96,112,132…変調器部、97…グレーティング、100…ガイド層、101…活性層、115…合波器、131…ヒータ、142…波長モニタ、143…制御回路。

図 3

【図面の簡単な説明】

【図1】InGaAsP多重量子井戸のバンド構造を説明するための図。

【図2】InGaAlAs多重量子井戸のバンド構造を 説明するための図。

【図3】従来の変調器の吸収率変化を説明するための曲線図。

【図4】本発明の変調器の吸収率変化を説明するための 曲線図。

【図5】本発明に係る変調器集積光源モジュールの第1 の発明の実施の形態を説明するための上面図。

【図6】図5に示したモジュールの断面図。

図 1

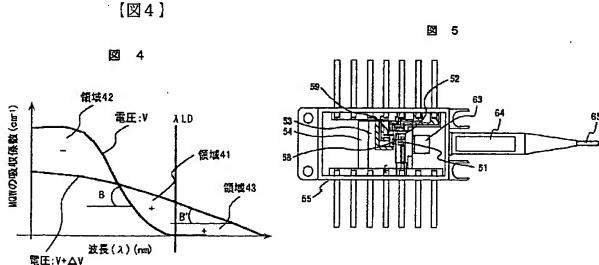
【図7】消光比の温度変化を説明するための曲線図。

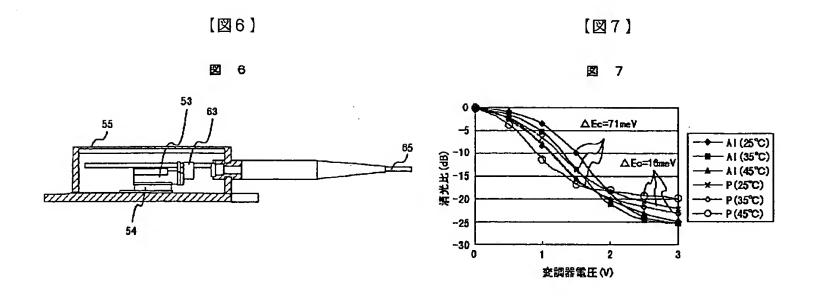
【図8】印加電圧とチャーピングパラメータの関係を比米

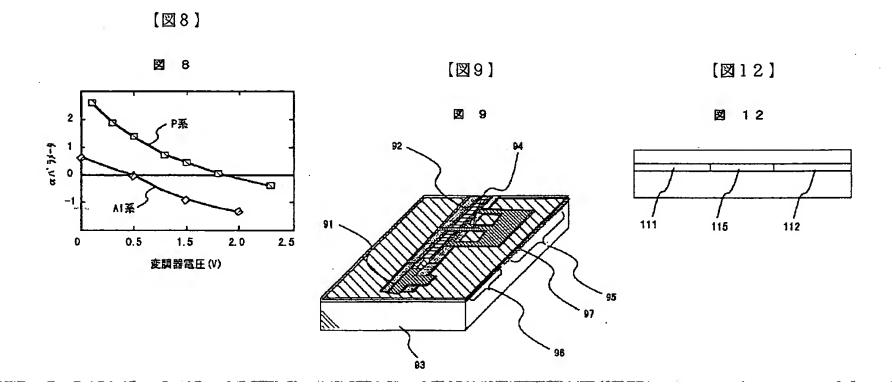
電圧:٧ 電子準位(Ec) 雷子進位 MOMの吸収保険(cm 伝導帶 領域31 領域32 価電子帯 領域33 位置 位置 正孔準位 障壁層 正孔準位(Ev) 波長(λ)(nm) 障壁層

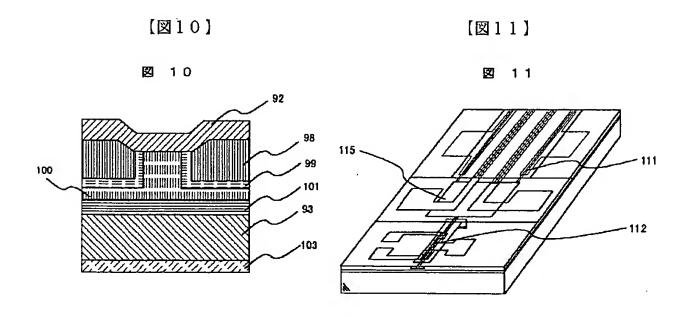
図 2

【図5】



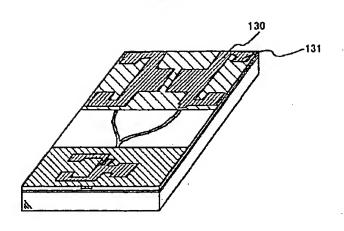






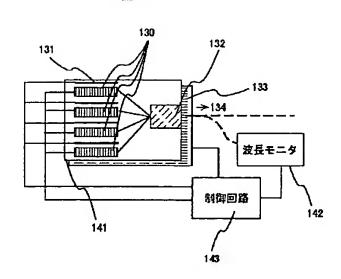
【図13】

図 13



【図14】

図 14



フロントページの続き

(72)発明者 大▲歳▼ 創

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 Fターム(参考) 2H079 AA02 AA13 BA01 CA04 DA16 EA07 EB04 KA18

FA24 GA12

5F073 AA73 AB06 AB21 BA01 CA15 EA02 EA13 FA02 FA07 FA08